特集

反応科学超高圧電子顕微鏡の開発

Development of a High-Voltage Electron Microscope for Reaction Science

田中 信夫^a, 臼倉 治郎^a, 楠 美智子^a, 斎藤 弥八^b, 佐々木勝寬^b, 丹司 敬義^a, 武藤 俊介^b, 荒井 重勇^a

Nobuo Tanaka, Jiro Usukura, Michiko Kusunoki, Yahachi Saito, Katuhiro Sasaki, Takayashi Tanji, Shunsuke Muto and Shigeo Arai

> ^{*}名古屋大学エコトピア科学研究所 ^b名古屋大学工学研究科

要旨近年,電子顕微鏡の分野では,球面収差補正装置を使ったサブÅの超高分解能の実現とあわせ,ガス雰囲気や各種の機械的・電気的変調を加えながら試料の観察を行う「環境電子顕微鏡(Environmental TEM/STEM; ETEM/ESTEM)」が話題になっている.今回名古屋大学では世界に先駆けて10,000 Pa(≅1/10気圧)までガスを入れたり,光や機械的変調を試料に加えられ,かつ3次元観察もできる100万ボルト超高圧電子顕微鏡を開発・設置した.本稿ではその開発の詳細と初期的データを説明する.

キーワード:環境超高圧電子顕微鏡、反応科学研究、その場観察、3次元観察、TEM/STEM

1. はじめに

近年,エネルギー問題や環境問題が我々の技術開発や材料 開発にも重要な視点として上がってきている.従来のように 「作ってからフォロー」という態度ではなく,材料の設計段 階から細やかな配慮が要求される.特にバルク材料の機能を こえたナノ材料開発や微小ナノデバイスを創製する場合に は,開発と評価の迅速な繰り返しが欠かせない.また材料や デバイスを実際に働かせている状態や材料が置かれている雰 囲気を制御して評価や解析をする必要も増している¹⁾.

ナノ材料やナノデバイス評価のための有効な方法の一つで ある透過電子顕微鏡(TEM)には、これまでは、①試料を 0.1 µm以下にしないと観察できない、②試料は真空中に入 れて観察する、③得られる像は一種の投影像で3次元的情報 は得られない、という問題点があった²⁰.名古屋大学の電子 顕微鏡研究グループはこのような問題点を十分認識し、それ を少しでも低減する試みを長年行ってきたが、今回建設した 反応科学超高圧電子顕微鏡(Reaction Science High-Voltage Electron Microscope; RSHVEM)もこれらの問題の克服をめ ざしたものである.

2. 装置の詳細

この反応科学超高圧走査透過電子顕微鏡(JEM-1000K RS) は当初よりガス環境でのその場観察を主要な目的として設計

TEL: 052–789–4457; FAX: 052–789–3724

した. 主な性能は、最高加速電圧 1000 kV, TEM 点分解能 0.15 nm 以下, STEM 分解能 1 nm 以下, EELS エネルギー分 解能 1.5 eV 以下, 差動排気型による環境試料室付近の最高 ガス圧力は 13,300 Pa, 片持ち試料ホルダーは 3 次元像観察 のために最大試料傾斜角度を ±70°(ガス環境時は ±10°)と した. また TV カメラは観察室上部に広視野 CCD カメラ, カメラ室下部に高分解能用 CCD TV カメラおよび EELS-Energy Filter像用の高感度 CCD カメラの合計3台を設置した.

同装置は図1に示すように高圧・加速管部の高さ6.7 m, 鏡筒部の高さ3.6 m で,加速管に印加した100万ボルトの電 圧で電子を加速し,試料を透過した電子による像を観察室に 取り付けた蛍光板やCCDカメラで記録し,5 µm 程度の厚さ の膜状試料や粒子状試料および断面試料が観察できる.

また電子顕微鏡は投影像しか出ないという欠点は, コン ピュータートモグラフィー (CT) 技術²⁾ を導入し, 無機物 からバイオ試料まで形態の3次元観察が可能となっている. この装置は電子線を1nm以下のサイズに絞る機能も持って いるため, 電子線エネルギー損失分光法 (EELS) および走 査透過電子顕微鏡法 (STEM) を駆使して局所元素分析や電 子状態マッピング像を出力することもできる²⁾

このような機能をあわせ持った高性能大型電子顕微鏡は世 界で初めてである.

3. 基本性能確認のための観察

図2は[110]入射条件での炭化シリコンの高分解能像であり、0.11 nm 間隔のシリコンと炭素原子のダンベル像が矢印で示したように黒いコントラストで分離撮影されている.

^a〒464-8603 名古屋市千種区不老町

²⁰¹¹年7月12日受付



図1 反応科学超高圧電子顕微鏡の全体図



図 2 炭化シリコン [110] 結晶の高分解能像. 丸印のコント ラストが Si-C 原子のダンベル像



またシリコン (110) 面のダンベル像や金 (100) 像の FFT 図形からも 0.1 nm 程度の分解能を確認している. 図3に加 速電圧 1000 kV 時のゼロロススペクトルを示す. このときの 半値幅は 0.87 eV であった. 図4 は酸化セリウムの *M*-coreloss image ($\Delta E = 883 \text{ eV}$) である. これらの画像は 2 k × 2 k の GIF/CCD カメラで記録した¹²⁾.



図4 セリア 微粒子のエネルギーフィルター像(Ce: M-core loss 883 eV の GIF 像)



図5 11,000 Paの窒素ガス中での金の(200)格子像

図5は試料室に窒素ガスを11,000 Pa 導入したときの金単 結晶の200 格子像とFFT 図形である. 超高圧電子顕微鏡の 特徴である高い透過能力を反映して濃いガス中でも高分解能 像が得られている.

4. 研究成果の一例

4.1 三次元観察

超高圧電子顕微鏡は高い透過能力を有するため、細胞全体 を丸ごと透過観察することができる. 図6にNRK(ラット 腎臓由来)培養細胞の分裂中期において染色体が赤道面に並 んだところの立体再構築像を示す. 試料は±70度傾斜し100 枚以上の像より立体像を構築した. 核膜が消失し、紡錘体が 形成されている. 微小管からなる紡錘体は周りに多くのアク チン線維があるため少し見えにくいが、実際に動画で見ると よくわかる³.

4.2 ガス環境実験

図7にスズ微粒子の酸化過程のその場観察結果を示す.ス ズを約250℃まで加熱し液滴状態に保持したあとに酸素ガ スを導入した.その直後よりスズは表面から酸化し始めると 同時に固体化した (O_2 ガスE5×10⁻⁴ Pa).酸化反応が一方 向から始まったのは、メッシュに接触している部分の温度が



図 6 NRK (ラット腎臓由来) 培養細胞において染色体が赤道 面に並んだ分裂中期の像³⁾



図7 スズの酸化その場観察 (1) 温度 250°C, 真空度 1×10⁻⁵ Pa (2) ~ (4) O₂ Gas 真空度 5×10⁻⁴ Pa

高く,より酸化反応が進んだためと思われる⁴⁾.この瞬間固体化は Sn-O の相図の固液界面曲線からも理解できる.

またバルクを薄片化した試料を高温かつガス環境下でその 場観察するための試料保護法を新開発しAlの凝固過程やPd/ Nb 合金水素透過膜の高温劣化過程について研究した⁵⁾.

4.3 炭素ナノチューブと白金微粒子酸素雰囲気中観察

白金はその強い触媒作用によって燃料電池電極や光触媒材 料への応用でも最近注目を集めている.図8は炭化シリコ ン上に熱分解反応により作製した炭素ナノチューブ(CNT) 層と白金微粒子との反応を高温酸素雰囲気中でその場観察し たものである⁶.1000度の温度で1.8×10⁻⁴ Paの酸素ガスを 吹き付けることにより,室温ではCNT 粒子表面に存在した 白金ナノ粒子がCNT 膜中に沈み込んでゆく現象が観察され



図8 高温酸素雰囲気中での CNT と白金微粒子の反応のその 場観察⁶

た. これは白金の触媒作用により, CNT の軸方向に沿って CNT が酸化されてゆく現象を原子レベルで初めて捉えたも のである.

4.4 超高圧電子顕微鏡における非弾性散乱の非局在化の 検証

今回の超高圧電子顕微鏡の特徴としてポストコラム型のエ ネルギーフィルターが搭載されていることである⁷⁷, ここで はそれを用いて非弾性散乱像の局在性の実験を行った.

電子は原子核近くで非弾性散乱した電子ほど大きな散乱角 で検出される.これはラザフォード散乱における衝突パラ メータから定性的に理解できる.また非弾性散乱現象は運動 量保存則とエネルギー保存則による制約を受けるので,非弾 性散乱によるエネルギー損失の大きさによって散乱角の最大 値(カットオフ角: θ_c)が規定され,大きな損失エネルギー ほど θ_c は大きい.更にEELS検出器の入射絞りの大きさ β によって,検出器に入る散乱角の範囲を定めることができる. 以上から,検出される電子が非弾性散乱を起こした原子のど の程度の近くを通過してきたものかを β によって制御できる ことを示している.また逆に θ_c は非弾性散乱現象の局在化 の程度を損失エネルギーの関数として表すこともできる⁸.

したがって加速電圧 100 kV の電子顕微鏡を使う限り, コ アロスによるエネルギーフィルター像で得られる空間分解能 は,たとえば 100 eV の損失エネルギーを持つ吸収端を使う と 0.4-0.5 nm が限界であることがわかる.一方,加速電圧 1 MV の場合は,超高圧電子顕微鏡とエネルギーフィルター の組み合わせによって,強度の強い低エネルギー側のコアロ スを使っても原子分解能の像が得られることが期待される.

図 9 (a) は遷移金属酸化物多層膜か新装置を用いて取得し たエネルギーフィルター像である(右側). 多層膜中で SrTiO₃ 層は厚さ 0.7 nm で Ti はこの層にだけ含まれているの で, Ti-M_{2,3} 吸収を用いて jump-ratio 法によりフィルター像を 取得した. 図 9 (a) では問題の Ti-M_{2,3} エッジ近くに Mn-M_{2,3} 吸収端が存在するため SrTiO₃ 層の上の層も明るくなってい るが(観察される格子縞は干渉効果), およそ 0.5 nm の空間 分解能が出ていることがわかる. 左側の 200 kV の像と比べ ると像の局在性が大きく改善されているのが見て取れる. ま たこの結果は 300 kV での Ω フィルターによる記録(酸素 K



200 kV 1000 kV

図 9 (a) 遷移金属―希土類酸化物多層膜の Ti-M_{2.3} 吸収端に よるエネルギーフィルター像(200 kV(左),1 MV(右)),(b) 対応する場所の HAADF-STEM 像(試料ご提供:東京大学・大 久保勇男博士,桜井康成氏,原田尚之氏)



図10 各種の反応科学観察のための予行演習チャンバー

殻吸収端で 0.5 nm⁹)をも凌駕している.現在 EELS 検出器 のさらなる調整によって理論上の空間分解能を実現するよう に努力している.

4. まとめ

名古屋大学の反応科学超高圧電子顕微鏡は設置から約1年 が経ち、今回報告したようにその基本性能データといくつか の応用例が得られ、平成23年度の本学会学術講演会におい て11件の研究発表をすることができた、本装置の特徴は「ガ ス中その場観察」以外にも「3次元立体観察」や「EELS元 素マッピング」機能があるので、引き続き実験成果の集積に 努力したいと考えている.

今後,大学関係者はもとよりエコトピア研究所の共同利用 事業や現在実施中の文部科学省先端研究施設共用促進事業を 通して,産業界や国立研究所などにも本装置を公開する予定 である.その際,TVカメラなどを充実させることで大型装 置にも関わらず比較的短時間でデータが得られ,外来の皆様 の便宜にも沿えるよう装置改良の努力を重ねている.また 図10に示したように,ガス環境実験がスムーズに行えるよ う対物レンズ部を模した"予行演習装置"も設けた.また今 後産業界向け利用フォーラムも計画しているので,本装置に 興味がおありの方は当超高圧電子顕微鏡施設のHPを注視し ていただきたい.(http://hvem-renkei.esi.nagoya-u.ac.jp/1HV/)

謝 辞

反応科学超高圧電子顕微鏡の設置・運営は超高圧電子顕微 鏡施設の多くの方々の協力によって行われている.特に更新 作業に関係して,前名古屋大学総長の平野真一先生および前 超高圧連携ステーション長であられた大阪大学の森博太郎先 生のご尽力に改めてお礼申し上げます.また装置の製作と設 営は日本電子(株)によって行われた.特に中心担当者とし て尽力された同社大田繁正氏と大崎光明氏にも深謝したい.

文 献

- 田中信夫, 臼倉治郎, 楠美智子, 黒田光太郎, 斎藤弥八, 丹司 敬義, 武藤俊介, 荒井重勇:「反応科学超高圧電子顕微鏡の開 発」顕微鏡学会 2010, 名古屋, 25p-B05
- 2) Tanaka, N., Usukura, J., Kusunoki, M., Saito, Y., Tanji, T., Muto, S. and Arai, S.: Development of high voltage electron microscope for reaction science, Int. Microscopy Congress-17, Rio de Janeiro, Brazil, I9-2 (2010)
- 3) Usukura, J., Minakata, S., Hirashima, R., Arai, S. and Tanaka, N.: Spatial structure of cytoskeleton in whole mount cell and its changes during cell cycle revealed by high-voltage STEM, Int. Microscopy Congress-17, Rio de Janeiro, Brazil, L5-13 (2010)
- Sasaki, K., Kuroda, K., Tokunaga, T., Arai, S. and Morita, C.: Insitu Heating Experiment of the Micro-Sampled Specimen using Kamino-Saka Heating Holder, Int. Microscopy Congress-17, Rio de Janeiro, Brazil, (2010)
- 5) 佐々木勝寛,服部雅史,榎本 進,黒田光太郎:「上野ホル ダーを用いた FIB 断面試料の透過電子顕微鏡内その場加熱実 験」,日本金属学会 2010 年秋季大会(2010)
- 6) 乗松 航,松田敬太,浅井文崇,荒井重勇,楠美智子:日本顕 微鏡学会要旨集,117 (2011)
- 7) 武藤俊介:名古屋大学・電子光学研究のあゆみ, 22, 67-70 (2010)
- 8) Egerton, R.F.: Ultramicrosc., 107, 575-586 (2007)
- 9) Bando, Y. et al.: Jpn. J. Appl. Phys., 40, L1193-L1196 (2001)